## Солитонная фотопроводимость в пайерлсовском проводнике ромбическом TaS<sub>3</sub>

В. Е. Минакова<sup>+</sup>, А. Н. Талденков<sup>\*</sup>, С. В. Зайцев-Зотов<sup>+1</sup>)

+Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, 125009 Москва, Россия

\*Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", 123182 Москва, Россия

Поступила в редакцию 19 июня 2019 г. После переработки 25 июня 2019 г. Принята к публикации 26 июня 2019 г.

Изучено влияние растяжения на низкотемпературную проводимость и фотопроводимость пайерлсовского проводника ромбического TaS<sub>3</sub>. Обнаружен согласованный рост проводимости и фотопроводимости при  $T \leq 60$  K, противоречащий модели столкновительной рекомбинации, которая хорошо описывает фотопроводимость в нерастянутых образцах. Рост проводимости сопровождается увеличением порогового поля начала скольжения волны зарядовой плотности  $E_T$ , причем взаимосвязь между  $E_T$  и проводимостью аналогична наблюдающейся при фотопроводимости. Эта взаимосвязь обусловлена изменением условий экранировки волны зарядовой плотности при изменении концентрации носителей тока. Обнаружена смена характера пиннинга волны зарядовой плотности с трехмерного при  $T \gtrsim 60$  K на одномерный при  $T \lesssim 45$  K при растяжении  $\varepsilon \approx 0.5$ %. Обнаруженные эффекты объясняются тем, что в условиях растяжения вклад солитонов как в низкотемпературную проводимость, так и в фотопроводимость становится доминирующим.

DOI: 10.1134/S0370274X19150086

Введение. Необычные свойства квазиодномерных (q-1D) проводников являются следствием появления в них волны зарядовой плотности (ВЗП), образующейся при температурах ниже температуры пайерлсовского перехода  $T_P$  [1, 2]. ВЗП может скользить вдоль кристалла в небольших электрических полях E, превышающих пороговое значение  $E_T$ , обеспечивая сильную нелинейную проводимость. Но движение ВЗП – не единственный возможный коллективный механизм переноса тока. Альтернативой может быть существование нелинейных возбуждений ВЗП – солитонов [3, 4].

Проблема существования солитонов в пайерлсовских проводниках давно обсуждается в литературе [5–7], но экспериментальные доказательства их существования были получены недавно. А именно, солитоны наблюдались в NbSe<sub>3</sub> в экспериментах по межслойному туннелированию [6] и при использовании сканирующей туннельной микроскопии [7]. Убедительных доказательств существования солитонов в ромбическом TaS<sub>3</sub> (*o*-TaS<sub>3</sub>) до недавнего времени не было.

о- ${\rm TaS}_3$  имеет единственный пайерлсовский переход при  $T_P \approx 220 \,{\rm K}$ , запрещенную зону, закрывающую всю поверхность Ферми, и активационную зависимость омической проводимости G(T) с энергией активации  $\Delta_P \approx 850$  К при  $T_P/2 \leq T < T_P$ . При меньших T энергия активации продольной проводимости уменьшается примерно вдвое при неизменной энергии активации поперечной проводимости. Этот факт, начиная с первой публикации об *o*-TaS<sub>3</sub> [5], объясняют появлением носителей нового типа – солитонов, имеющих более низкую энергию активации, чем квазичастицы, термически возбуждаемые через пайерлсовскую щель. В некоторых образцах между участками с высокой и низкой энергиями активации на зависимости G(T) наблюдают аномальную область слабо меняющейся омической проводимости – плато, природа которого до конца не ясна [8–10].

Волновой вектор ВЗП q с уменьшением T приближается к четырехкратной соизмеримости [11, 12]. Величину q можно изменять, растягивая кристалл [13, 14], причем рост растяжения увеличивает степень отклонения q от соизмеримости [15]. В данной работе растяжение используется как инструмент для изменения соотношения между квазичастичной и солитонной составляющими проводимости.

Другим инструментом, позволяющим менять концентрацию носителей тока в образце, является освещение. Впервые его влияние на электрические свойства q-1D проводников наблюдалось в голубой бронзе K<sub>0.3</sub>MoO<sub>3</sub>, где был обнаружен

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>e-mail: SerZZ@cplire.ru

рост Е<sub>Т</sub> при освещении [16]. При детальном изучении того же эффекта в *о*-TaS<sub>3</sub> обнаружены увеличение омической проводимости при освещении (т.е. фотопроводимость) и связь роста  $E_T$  с изменением экранировки ВЗП [17]. Также было показано [18], что основной вклад в омическую проводимость при низких Т дает неодночастичная проводимость, предположительно связанная с солитонами, которая шунтирует меньшую на несколько порядков одночастичную проводимость. Исследования спектральных характеристик о-TaS<sub>3</sub> дали противоречивые результаты. При исследовании спектров болометрического отклика *о*-TaS<sub>3</sub> [19] величина пайерлсовской щели, определенная по началу поглощения, оказалась сильно заниженной, а обнаруженный пик в центре такой щели, приписываемый изначально солитонным состояниям, оказался фононным пиком. При исследовании спектров фотопроводимости *о*-TaS<sub>3</sub> [20] был установлен край фундаментального поглощения, амплитудных солитонов вблизи центра пайерлсовской щели не обнаружено. Вместо этого были обнаружены внутрищелевые состояния вблизи края щели, зависящие от E и от T, возможная природа которых связывалась с коллективными возбуждениями ВЗΠ.

В данной работе приводятся результаты сравнительного исследования фотопроводимости обычных и растянутых образцов *o*-TaS<sub>3</sub>. Сравнивая температурные и полевые зависимости фотопроводимости разных сегментов единого образца с разной степенью растяжения, мы показываем, что в низкотемпературной фотопроводимости преобладает солитонный вклад, который также участвует и в изменении характера пиннинга ВЗП.

Методика эксперимента. В работе изучалась четырехконтактная структура, созданная на основе высококачественного кристалла o-TaS<sub>3</sub> ( $E_T$  =  $= 0.5 \,\mathrm{B/cm}, T_P = 218 \,\mathrm{K})$  и схематически показанная на вставке к рис. 1. Контакты были изготовлены холодной пайкой индием. Структура имела два сегмента. В части В с помощью механической системы было специально создано одноосное растяжение  $\varepsilon \approx 0.5$ %, величина его контролировалась по изменению сопротивления и фиксировалась приклеиванием образца к подложке в местах, за пределами контактов к сегменту В. Сегмент А служил образцом сравнения и растяжение к нему специально не прикладывалось. Часть А будем называть нерастянутым сегментом образца, а часть В – растянутым сегментом. Их проводимости обозначим  $G_A$  и  $G_B$ , а фотопроводимости –  $g_A$  и  $g_B$  соответственно.



Рис. 1. (Цветной онлайн) Температурные зависимости нормированных омических проводимостей  $G_A(T)$  и  $G_B(T)$  (верхние синяя и красная кривые, соответственно) и фотопроводимостей  $g_A(T)$  и  $g_B(T)$  при разных интенсивностях света W (нижние синие и красные наборы кривых, соответственно). В серой зоне изменяется тип пиннинга ВЗП, в желтой зоне наблюдается резкое изменение  $E_T(T)$ . На вставке – схема исследуемой структуры

Чтобы сравнивать значения  $G_A$  и  $G_B$ , а также  $g_A$ и  $g_B$ , все данные нормировались на соответствующие значения проводимостей при комнатной температуре  $G_{300_A}$  и  $G_{300_B}$ , что в данном случае является нормировкой на длину образцов. Ниже в тексте всегда говорится о нормированных значениях G и g.

Методика измерений G и g полностью аналогична описанной в [21]. Все измерения проводились в двухконтактной конфигурации в режиме заданного напряжения. Для исследования фотопроводимости образец освещался светодиодом, расположенным вблизи образца, с интенсивностью света W, меняющейся в широком диапазоне. Проводимость измерялась на постоянном токе. Фотопроводимость g(W,T) == G(W,T) - G(0,T) измерялась как отклик на модулированный световой поток на частоте модуляции, равной 4.5 Гц.

Влияние растяжения на температурные зависимости омической проводимости и фотопроводимости. На рисунке 1 приведены температурные зависимости омических проводимостей нерастянутого и растянутого сегментов образца. При 100 К  $\lesssim T < T_P$  энергии активации обеих проводимостей близки к 850 К. Заметная разница между кривыми,  $\delta G(T) = G_B(T) - G_A(T)$ , возникает при  $T \lesssim 70$  К в области плато, соединяющего участки с высокими и низкими энергиями активации, последние слегка различаются между собой:  $\Delta_A = 490$  К и  $\Delta_B = 460 \,\mathrm{K}^{2)}$ . С понижением T вызванный растяжением рост избыточной омической проводимости  $\delta G(T)$  приводит к тому, что при низких T значение  $G_B$  превышает  $G_A$  на порядок.

В нижней части рис. 1 показаны температурные зависимости фотопроводимостей при разных интенсивностях света W. Для сегмента A при повышении T виден плавный рост  $g_A(T)$  до  $T \approx 60$  K и резкий активационный спад при более высоких T. В целом, наблюдаемое поведение близко к обнаруженному в [18] для образцов *о*-TaS<sub>3</sub> без растяжения.

Форма зависимостей  $g_B(T)$  более сложная. В условиях растяжения можно видеть и количественное, и качественное изменение кривых: новый максимум появляется при  $T \approx 30$  К. В результате при  $T \leq 30$  К наблюдается десятикратное превышение  $g_B(T)$  над  $g_A(T)$  для всех W. С ростом T разница между  $g_A(T)$  и  $g_B(T)$  уменьшается и становится едва заметной при  $T \approx 45$  К. В высокотемпературной области активационного спада (T > 60 К) кривые практически совпадают и имеют единую энергию активации  $\Delta_{\tau} \approx 1300$  К. Отметим, что подобный вид зависимости g(T) наблюдался в [8] для образца *о*-TaS<sub>3</sub> с плато на G(T).

Влияние растяжения на нелинейную проводимость и пороговое поле. На рисунке 2 показаны зависимости проводимости  $G \equiv I/V$ 



Рис. 2. (Цветной онлайн) Зависимости нормированных проводимостей от электрического поля  $G_A(E)$  (кружки) и  $G_B(E)$  (кресты) при разных T. Квадраты отмечают величины  $E_{T_A}$  (синие) и  $E_{T_B}$  (красные)

от электрического поля. Для сегмента A они имеют обычный вид. Участок омической проводимости

с ростом E сменяется областью нелинейной проводимости, связанной с крипом ВЗП при  $E \leq E_{T_A}$ , и далее областью сильно нелинейной проводимости, вызванной движением ВЗП при  $E > E_{T_A}$ .

По своим проявлениям эффект растяжения во многом аналогичен влиянию освещения [17]. Вопервых, при растяжении появляется добавочная проводимость  $\delta G(T)$  уже при  $E \to 0$ , за счет чего растет проводимость и в омической области, и в области крипа ВЗП. Отметим, что  $\delta G$  слабо зависит от Eпри  $E \lesssim E_{T_A}$ . Температурная зависимость отношения  $\delta G/G_A$  показана на рис. 3. При  $T > 70 \text{ K} \delta G/G_A$ мала и не превышает 0.3. Значительный рост  $\delta G$ , начинающийся при  $T \lesssim 70 \text{ K}$ , приводит к десятикратному превышению  $\delta G$  над  $G_A$  при  $T \lesssim 30 \text{ K}$ .

Во-вторых, при растяжении растет  $E_T$ . Из рисунка 3 видно, что  $E_{T_B} > E_{T_A}$  при всех T. Более того,



Рис. 3. (Цветной онлайн) Температурные зависимости следующих величин:  $E_{T_A}$  и  $E_{T_B}$ ;  $\delta G/G_A$  (черная кривая);  $\delta g/g_A$ , полученные двумя способами – из зависимостей g(T) (цветные кривые) и g(E) (кружки). В серой зоне изменяется тип пиннинга ВЗП

форма кривых  $E_T(T)$  необычная. Известно, что для нерастянутых образцов о-TaS<sub>3</sub> величина  $E_T$  плавно растет с уменьшением T ниже 90 K согласно закону  $E_T(T) \propto e^{-T/T^*}$  с  $T^* = 20$  K [22]. В нашем случае этот закон наблюдается только при  $T \leq 60$  K, а при  $60 \leq T \leq 70$  K (желтая зона на рис. 3) ему предшествует аномальный (более, чем десятикратный) рост обеих зависимостей  $E_T(T)$ . В [22] один из трех образцов с плато на G(T) имел подобный изгиб  $E_T(T)$ при тех же T. Кроме того, подобный рост  $E_T(T)$  при 90 > T > 77 K наблюдался на тонком растянутом образце о-TaS<sub>3</sub> в [23], но эффект не был объяснен.

 $<sup>^{2)} \</sup>rm Отметим,$ что поведение растянутых образцов <br/>  $o\mbox{-TaS}_3$ при $T < 65 \, \rm K$ ранее не изучалось.

Подчернем, что вызванные растяжением аномалии в омической и нелинейной проводимости при низких T коррелируют: температуры начала резкого роста  $E_T(T)$  и начала появления плато на G(T)совпадают (желтая зона на рис. 1 и 3).

Влияние растяжения на зависимость фотопроводимости от электрического поля. Полевые зависимости фотопроводимости без растяжения  $g_A(E)$ , представленные на рис. 4, во многом по-



Рис. 4. (Цветной онлайн) Зависимости нормированных фотопроводимостей от электрического поля  $g_A(E)$ (кружки) и  $g_B(E)$  (кресты) при низких T. Звезды отмечают значения  $E_{T_A}^*$  (синие) и  $E_{T_B}^*$  (красные)

хожи на зависимости проводимости  $G_A(E)$ : имеется область фотопроводимости, не зависящей от Eпри  $E \ll E_{T_A}$ , область плавного роста  $g_A(E)$  (значительного при низких T) и область резкого изменения (спада)  $g_A(E)$  из-за ускорения рекомбинации носителей с началом движения ВЗП при  $E_T^*$  [17] (где  $E_T^*$  – пороговое поле начала движения ВЗП при освещении). В целом, кривые  $g_A(E)$  близки к зависимостям для *m*-TaS<sub>3</sub> [21].

Влияние растяжения на фотопроводимость схоже с влиянием на проводимость. Растяжение приводит к росту фотопроводимости как в омической области, так и в области крипа ВЗП ( $E \leq E_{T_A}^*$ ) на величину  $\delta g(T)$ . При этом  $\delta g$  при низких T почти не зависит от E. Кроме того, наблюдается сдвиг в сторону больших E начала резкого спада  $g_B$  при  $E_{T_B}^*$ .

Корреляция проводимости и фотопроводимости. На рисунке 3 приведены температурные зависимости избыточной фотопроводимости  $\delta g$ , нормированной на фотопроводимость без растяжения  $g_A$ при тех же E. Они получены двумя способами: из зависимостей g(T) при разных W и из кривых g(E)при одинаковых T. Видно, что для всех W (величины которых различаются на 3 порядка), кривые  $\delta g/g_A$  близки друг к другу и к  $\delta G/G_A$  в двух областях: при T > 60 К и при  $T \leq 30$  К. При  $T \approx 45$  К наблюдается наибольшая разница между кривыми, ее величина уменьшается с уменьшением W. Близость величин  $\delta g/g_A$  и  $\delta G/G_A$  (рис. 3) говорит о корреляции изменений проводимости и фотопроводимости при низких T. В результате, при нормировке зависимостей g(E) на соответствующие зависимости G(E) наблюдается совпадение кривых g/G для обоих сегментов при  $T \leq 30$  К в широком диапазоне полей  $(E \leq E_{T_A})$ . Таким образом, при низких T вызванный растяжением рост фотопроводимости пропорционален изменению проводимости.

В случае столкновительной рекомбинации, реализующейся в нерастянутых образцах 0- $TaS_3$  [18], при T, W = const рост концентрашии носителей (например, из-за растяжения) должен ускорять релаксацию, уменьшая doтопроводимость. Однако мы видим противоположный эффект – растяжение приводит к согласованному росту проводимости и фотопроводимости: при  $T \lesssim 60\,\mathrm{K}$  все красные кривые на рис. 1 находятся выше соответствующих синих кривых. Разница особенно заметна при  $T \lesssim 45 \,\mathrm{K}.$ 

Эффект можно объяснить, считая, что вклад в фотопроводимость исходит из двух источников: от неравновесных квазичастиц (электронов и дырок), возбуждаемых через пайерлсовскую щель, и от возбуждений квазичастиц из солитонных состояний. Без растяжения квазичастичная составляющая преобладает при высоких Т. Поскольку проводимость (также двухкомпонентная) при низких Т обеспечивается в основном солитонами [18], имеющими более низкую энергию активации, чем квазичастицы, логично предположить, что солитонный вклад в фотопроводимость также становится доминирующим при низких Т. Растяжение увеличивает степень несоизмеримости ВЗП [15], что вызывает значительный рост концентрации избыточных солитонов. Следовательно, при растяжении низкотемпературное доминирование солитонного вклада как в проводимость, так и в фотопроводимость должно усилиться и привести к их обоюдному росту при низких T, что согласуется с экспериментом (рис. 1).

Переход от трехмерного пиннинга к одномерному при понижении температуры. В работе [17] для тонких образцов *о*-TaS<sub>3</sub> была обнаружена корреляция между  $E_T$  и меняющейся при освещении омической проводимостью  $G: E_T \propto G^{1/3}$ . Это позволило объяснить причину роста  $E_T$  при освещении уменьшением модуля упругости ВЗП из-за изменения условий экранировки при появлении неравновесных носителей тока. Показатель степени  $\alpha = 1/3$ указывал на случай одномерного (1D) пиннинга [24] (что соответствовало размерам исследованных образцов $^{3)})$  и не изменялся в интервале 20 K  $< T < < 50 \, {\rm K}$  [25].

Опираясь на аналогию эффектов растяжения и освещения, мы построили при разных T аналогичные зависимости, используя (где это возможно) четыре различные значения пороговых полей –  $E_{T_A}$ ,  $E_{T_B}$  и  $E_{T_A}^*$ ,  $E_{T_B}^*$  и соответствующие им значения омических проводимостей  $G_A$ ,  $G_B$ ,  $G_A + g_A$ ,  $G_B + g_B$  (см. рис. 5). Видно, что показатель степени  $\alpha$  оста-



Рис. 5. (Цветной онлайн) Зависимости  $E_{T_{A,B}}$  (квадраты) и  $E_{T_{A,B}}^*$  (звезды) от соответствующих нормированных омических проводимостей G при разных T. На вставке – зависимость показателя степени  $\alpha$  от T. В серой зоне изменяется тип пиннинга ВЗП, в желтой зоне наблюдается резкий рост  $E_T(T)$ . Подробности в тексте

ется постоянным при низких T, растет в интервале темератур 45 К  $\lesssim T \lesssim 60$  К, после чего опять не изменяется. На вставке приведена зависимость  $\alpha(T)$ . Значение  $\alpha = 1/3$  (пунктирная линия) соответствует 1D пиннингу, а  $\alpha = 3$  (штрих-пунктирная линия) – трехмерному (3D) пиннингу [24]. Зона изменения  $\alpha(T)$ обозначена серым цветом.

По аналогии с [17] можно заключить, что растяжение увеличивает концентрацию носителей тока в образце за счет появления избыточных (по сравнению с нерастянутым состоянием) солитонов, тем самым изменяя условия экранировки ВЗП. Рост концентрации солитонов вызван ростом степени несоизмеримости ВЗП при растяжении [15]. При высоких T основными носителями, осуществляющими экранировку ВЗП, являются квазичастицы, возбуждаемые через пайерлсовскую щель. Исследуемый кристалл имеет большое сечение  $S = 3 \text{ мкм}^2$ , и пиннинг ВЗП должен быть трехмерным [24], что и наблюдается при  $T \gtrsim 60 \text{ K}$ . С понижением T рост концентрации избыточных солитонов, вызванный растяжением, приводит к их доминированию при  $T \lesssim 45 \text{ K}$ над квазичастицами, чей вклад экспоненциально падает [18]. Смена типа пиннинга при этом означает, что экранировка ВЗП теперь имеет 1D характер, как и в случае очень тонких образцов [17]. Возможно, что обнаруженная смена типа пиннинга связана с переходом от солитонной жидкости к решетке солитонов при понижении T, описанным в теоретической части работы [26].

Заключение. Обнаружено, что в *o*-TaS<sub>3</sub> в области температур  $T \leq 60$  К рост омической проводимости, вызванный растяжением, сопровождается пропорциональным ростом фотопроводимости. Эта взаимосвязь противоположна ожидаемой для столкновительной рекомбинации, но легко объясняется в рамках солитонного механизма низкотемпературной проводимости. Такое поведение вызвано изменением соотношения между концентрациями квазичастиц и избыточных солитонов, рождаемых растяжением, в пользу последних, что приводит как к смене типа пиннинга ВЗП с 3D на 1D, так и к изменению условий экранировки ВЗП, вызывающему резкий рост зависимости  $E_T(T)$  при понижениии T.

Авторы благодарят С. А. Бразовского и Н. Н. Кирову за полезные обсуждения.

- 1. P. Monceau, Adv. Phys.  ${\bf 61},\,325$  (2012).
- 2. G. Grüner, Rev. Mod. Phys. 60, 1129 (1988).
- S. A. Brasovskii, Pis'ma v ZhETP 28, 656 (1978) [JETP Lett. 28, 606 (1978)].
- S.A. Brasovskii, ZhETF **78**, 677 (1980) [Sov. Phys. ZhETP **51**, 342 (1980)].
- T. Takoshima, M. Ido, T. Tsutsumi, T. Sambongi, S. Honma, K. Yamaya, and Y. Abe, Sol. State Commun. 35, 911 (1980).
- Yu.I. Latyshev, P. Monceau, S. Brasovskii, A.P. Orlov, and T. Fournier, Phys. Rev. Lett. 95, 266402 (2005).
- S. Brasovskii, C. Brun, Z.-Z. Wang, and P. Monceau, Phys. Rev. Lett. **108**, 096801 (2012).
- S. V. Zaitsev-Zotov, V. E. Minakova, V. F. Nasretdinova, and S. G. Zybtsev, Physica B 407, 1868 (2012).
- 9. S.V. Zaitsev-Zotov, Microelectr. Eng. 69, 549 (2003).
- S. K. Zhilinskii, M. E. Itkis, I. Yu. Kal'nova, F. Ya. Nad', and V. B. Preobrazhensky, ZhETF **85**, 362 (1983) [Sov. Phys. JETP **58**, 211 (1983)].
- Z. Z. Wang, H. Salva, P. Monceau, M. Renard, C. Roucau, R. Ayroles, F. Levy, L. Guemas and A. Meerschaut, J. Physique-Letters 44, L-311 (1983).

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup>Поперечные размеры образцов были много меньше поперечной длины фазовой корреляции ВЗП, а длина больше продольной длины фазовой корреляции.

183

- K. Inagaki, M. Tsubota, K. Higashiyama, K. Ichimua, S. Tanda, K. Yamamoto, N. Hanasaki, N. Ikeda, Y. Nogami, T. Ito, and H. Toyokawa, J. Phys. Sos. Jpn. 77, 093708 (2008).
- V.B. Preobrazhensky, A.N. Taldenkov, and I.Yu. Kal'nova, Pis'ma v ZhETP 40, 183 (1984) [JETP Lett. 40, 944 (1984)].
- R. S. Lear, M. J. Skove, E. P. Stillwell, and J. W. Brill, Phys. Rev. B 29, 5656 (1984).
- S. G. Zybtsev and V. Ya. Pokrovskii, Physica B 460, 34 (2015).
- N. Ogawa, A. Shiraga, R. Kondo, S. Kagoshima, and K. Miyano, Phys. Rev. Lett. 87, 256401 (2001).
- S. V. Zaitsev-Zotov and V.E. Minakova, Pis'ma v ZhETP **79**, 680 (2004) [JETP Lett. **79**, 550 (2004)].
- S.V. Zaitsev-Zotov and V.E. Minakova, Phys. Rev. Lett. 97, 266404 (2006).

- M. E. Itkis and F. Ya. Nad, Pis'ma v ZhETP **39**, 373 (1984) [JETP Lett. **39**, 448 (1984)].
- V. F. Nasretdinova and S. V. Zaitsev-Zotov, Pis'ma v ZhETP 89, 607 (2009) [JETP Lett. 89, 514 (2009)].
- V. E. Minakova, V. F. Nasretdinova, and S. V. Zaitsev-Zotov, Physica B: Condensed Matter. 460, 185 (2015).
- M.E. Itkis, F.Ya. Nad', and P. Monceau, J. Phys.: Condens. Matter. 2, 8327 (1990).
- S.G. Zybtsev, V.Ya. Pokrovskii, O.M. Zhigalina, D.N. Khmelenin, D. Starešinić, S. Šturm, and E. Tchernychova, ZhETP 151, 776 (2017) [JETP 124, 665 (2017)].
- 24. S.V. Zaitsev-Zotov, Physics Uspekhi 47, 533 (2004).
- S. V. Zaitsev-Zotov and V. E. Minakova, J. Phys. IV France 131, 95 (2005).
- T. Matsuura, J. Hara, K. Inagaki, M. Tsubota, T. Hosokawa, and S. Tanda, EPL 109, 27005 (2015).